

令和元年度退職教員の紹介

部 局 名	生産技術研究所	
氏 名	光田 好孝	
職 名	教授	
本学在職期間	平成 3 年 4 月～令和 2 年 3 月	
所 属	物質・環境系部門	
専 門 分 野	無機プラズマ合成	
略 歴	<p>昭和 59 年 3 月 本学工学部卒業</p> <p>平成 元年 3 月 本学大学院工学系研究科博士課程修了、工学博士</p> <p>平成 元年 4 月 日本学術振興会特別研究員</p> <p>平成 2 年 1 月 IBM アルマデン研究所客員研究員</p> <p>平成 3 年 4 月 本学生産技術研究所講師</p> <p>平成 5 年 7 月 本学生産技術研究所助教授</p> <p>平成 17 年 6 月 本学生産技術研究所教授</p> <p>平成 20 年 4 月 本学総長補佐 兼務（～平成 21 年 3 月）</p> <p>平成 21 年 4 月 本学総長特任補佐 兼務（～平成 25 年 3 月）</p> <p>平成 21 年 4 月 本学生産技術研究所 副所長 兼務（～平成 26 年 3 月）</p> <p>平成 30 年 4 月 独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構 客員教授 兼務 （～令和 2 年 3 月）</p>	
研究内容	<p>Y. Sasaki, K. Nose, M. Kamiko, and Y. Mitsuda, “High adhesion of diamond-like carbon thin film to an aluminum alloy achieved by substrate sputtering and redeposition method” <i>Surface and Coating Technology</i> 206 (2011): 143-148.</p> <p>光田好孝（共著）『表面技術協会編 ドライブプロセスによる表面処理・薄膜形成の応用』コロナ社, 2016.</p>	